

Italia – Macchinari per l'industria chimica – Fornitura di un sistema di deposizione di film sottili per strati atomici assistito da plasma (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition–PEALD), finanziata nell'ambito del PNRR

OJ S 35/2024 19/02/2024

Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario

Forniture

1. Committente

1.1. Committente

Nome ufficiale: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo IMEM

Forma giuridica del committente: Organismo di diritto pubblico

Attività dell'amministrazione aggiudicatrice: Servizi generali delle amministrazioni pubbliche

2. Procedura

2.1. Procedura

Titolo: Fornitura di un sistema di deposizione di film sottili per strati atomici assistito da plasma (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition–PEALD), finanziata nell'ambito del PNRR

Descrizione: Procedura aperta telematica per l'affidamento della fornitura di un sistema di deposizione di film sottili per strati atomici assistito da plasma (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition – PEALD), finanziata nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) - Missione 4, Componente 2, investimento 3.1 - Progetto iENTRANCE@ENL - CUP B33C22000710006, CIG 9919415037, CUI F80054330586202300345

Identificativo della procedura: 559ffa3b-4f31-4da4-abfb-aad9877c9491

Avviso o bando precedente: 497824-2023

Identificativo interno: 9919415037

Tipo di procedura: Aperta

2.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 42993000 Macchinari per l'industria chimica

2.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Trento (ITH20)

Paese: Italia

2.1.3. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 429 508,20 EUR

2.1.4. Informazioni generali

Informazioni supplementari: Fornitura finanziata nell'ambito del Piano Nazionale per la Ripresa e la Resilienza (PNRR) - Missione 4, Componente 2, investimento 3.1 -

Progetto iENTRANCE@ENL - CUP B33C22000710006, CIG 9919415037, CUI

F80054330586202300345

Base giuridica:

Direttiva 2014/24/UE

5. Lotto

5.1. Lotto: LOT-0000

Titolo: Fornitura di un sistema di deposizione di film sottili per strati atomici assistito da plasma (Plasma Enhanced Atomic Layer Deposition–PEALD), finanziata nell'ambito del PNRR

Descrizione: Si rimanda a quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa e nel Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Tecnica

Identificativo interno: CUP B33C22000710006, CIG 9919415037

5.1.1. Finalità

Natura dell'appalto: Forniture

Classificazione principale (cpv): 42993000 Macchinari per l'industria chimica

Opzioni:

Descrizione delle opzioni: non sono previste forme di rinnovo o proroga

5.1.2. Luogo di esecuzione

Suddivisione del paese (NUTS): Trento (ITH20)

Paese: Italia

Informazioni supplementari: Si veda il Capitolato Speciale d'Appalto - Parte Amministrativa

5.1.3. Durata stimata

Durata: 365 Giorno

5.1.5. Valore

Valore stimato al netto dell'IVA: 429 508,20 EUR

5.1.6. Informazioni generali

Progetto di appalto finanziato in tutto o in parte con fondi UE

5.1.10. Criteri di aggiudicazione

Criterio:

Tipo: Qualità

Descrizione: Price is not the only award criterion and all criteria are stated only in the procurement documents.

Descrizione del metodo da utilizzare se la ponderazione non può essere espressa da criteri:

Offerta economicamente più vantaggiosa: offerta tecnica 70 punti - offerta economica: 30 punti. Si veda il Disciplinare di gara

5.1.15. Tecniche

Accordo quadro: Nessun accordo quadro

Informazioni sul sistema dinamico di acquisizione: Nessun sistema dinamico di acquisizione

5.1.16. Ulteriori informazioni, mediazione e ricorsi

Organizzazione competente per i ricorsi: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto : Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo IMEM

6. Risultati

Valore di tutti i contratti assegnati in questo avviso: 424 053,45 EUR

6.1. Risultati: identificativo del lotto: LOT-0000

È stato selezionato almeno un vincitore.

8. Organizzazioni

8.1. ORG-0001

Nome ufficiale: Consiglio Nazionale delle Ricerche – Istituto dei Materiali per l'Elettronica ed il Magnetismo IMEM

Numero di registrazione: 80054330586

Indirizzo postale: Parco Area delle Scienze n. 37/A

Località: Parma

Codice postale: 43124

Suddivisione del paese (NUTS): Parma (ITH52)

Paese: Italia

E-mail: protocollo.imem@pec.cnr.it

Telefono: 0521269233

Profilo del committente: <https://archivio.urp.cnr.it/page.php?level=4&pg=73&Org=2&db=1>

Ruoli di questa organizzazione:

Committente

Organizzazione alla quale rivolgersi per informazioni complementari sulla procedura di appalto

8.1. ORG-0002

Nome ufficiale: Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio

Numero di registrazione: 80195990587

Indirizzo postale: Via Flaminia, 189

Località: Roma

Codice postale: 00196

Suddivisione del paese (NUTS): Roma (ITI43)

Paese: Italia

E-mail: tarrm-segrprotocolloamm@ga-cert.it

Telefono: 06328721

Ruoli di questa organizzazione:

Organizzazione competente per i ricorsi

8.1. ORG-0004

Nome ufficiale: Distek Strumenti & Misure S.r.l.

Numero di registrazione: 05058341214

Indirizzo postale: Via Fedro 7

Località: Napoli

Codice postale: 80122

Suddivisione del paese (NUTS): Napoli (ITF33)

Paese: Italia

E-mail: distek@pec.it

Telefono: 081661003

Ruoli di questa organizzazione:

Prestatore di servizi in materia di appalti

11. Informazioni sull'avviso

11.1. Informazioni sull'avviso

Identificativo/versione dell'avviso: 1e04db23-e89a-4335-972e-d3848a3b1835 - 01

Tipo di formulario: Risultati

Tipo di avviso: Avviso di aggiudicazione di un appalto o di una concessione – regime ordinario

Data di trasmissione dell'avviso: 16/02/2024 12:33:45 (UTC)

Lingue in cui il presente avviso è ufficialmente disponibile: italiano

11.2. Informazioni sulla pubblicazione

Numero di pubblicazione dell'avviso: 103019-2024

Numero dell'edizione della GU S: 35/2024

Data di pubblicazione: 19/02/2024